# **Energy Selection Magnets for Laser-Driven Proton Irradiation system**

Toshihiko Hori<sup>1</sup> <sup>A)</sup>, Hironao Sakaki<sup>A)</sup>, Akifumi Yogo<sup>A)</sup> and Kiminori Kondo<sup>A)</sup> <sup>A)</sup> Photo Medical Research Center, Japan Atomic Energy Research Agency (JAEA) 8-1-7, Umemidai, Kizugawa, Kyoto, 619-0215

#### Abstract

In order to transport proton beams over 1MeV which are generated for Laser-driven irradiation system, the chicane magnet system which consists of four dipole permanent magnets has been designed and installed the new test beam line at JAEA-KPSI. We report both the design parameters of chicane magnet by using POISSON/SUPERFISH and PHITS code, and the results of a cell irradiation experiment testing the effect of irradiation therapy.

# レーザー駆動型粒子線装置のエネルギー選別磁石システム

### 1. はじめに

文部科学技術振興調整費プロジェクト「光医療産 業バレー」拠点を創出する光医療研究連携センター では、がん治療用のレーザー駆動型粒子線装置の研 究開発を行っている<sup>(1)</sup>。レーザー駆動型粒子線は、 そのメカニズムから非常に短パルスであるという特 徴を持つため、実際の治療に用いる際にはその効果 が未知数であり、今からその治療効果を検証する必 要がある。そこで、関西研においてレーザー駆動型 粒子線を発生させ、細胞照射することによりその効 果を検証することになった。本報告は、細胞照射実 験に用いたビームラインを構成するエネルギー選別 用シケインマグネットの開発と実際のビーム試験に ついて述べる。

### 2. 要求仕様

10<sup>19</sup>W/cm<sup>2</sup>を超える大出力レーザーを固体薄膜 ターゲットに集光すると、様々なエネルギーのX線、 ガンマ線、電子線および陽子線が発生する<sup>(2)</sup>。我々 はこの陽子線を用い、レーザー駆動陽子線による細 胞照射効果を調べ治療に役立つ知見を得ることを目 的にしている。今回の照射実験では、陽子ビームに 対し、1)薄膜ターゲットから1mの位置に置かれる細 胞に1MeV以上の陽子が伝送されること、2)最大8Gy の線量を数分で照射出来る様、10<sup>5</sup>個/shot程度にな ること、3)7.5µm厚のカプトン膜上の細胞に均一照 射されるようにφ10mmで均一に分散されたビームで あること、が主に要求された。このビームを生成す るため我々はビームライン上にシケイン磁場軌道を 作り、要求陽子ビームを切り出すことにした。なお、 シケインは偏向永久磁石4台で作り出すが、空間的 な制限および設置の容易性から200mm(横)×400mm (ビーム軸)以内、総重量25kg以下の仕様とした。

#### <sup>1</sup> E-mail: hori.toshihiko@jaea.go.jp

#### 3. シケインマグネットの検討

我々はレーザー駆動型陽子線のビーム伝送系を、 永久磁石型の4重極磁石 (PMQ) 3台で構築した<sup>(3)</sup>実 績があり、小型化でき且つPMQ用の3次元可動架台 が共有できる利点もあり、今回のシケインは角型永 久磁石を対向させたH型偏向磁石構造とした。

3.1 角型永久磁石

市販品、安価で納期も早く要求された表面磁場 (約0.5T)をもっている角型永久磁石を調査したとこ ろ、全ての仕様を満足した二六製作所製のNK070型 ネオジウム磁石(表1)を採用した。

種類	ネオシム磁石	
形状	角型	
磁化方向	厚み方向着磁	
表面磁束密度	0.48T(代表値)	

吸着力

幅寸法

長さ寸法

厚み寸法

重量

表1. 今回採用したNK070永久磁石の仕様 1

80kg

50.8mm

50.8mm

25.4mm

約 480g

本磁石の寸法精度について、長さと幅寸法は0.2mm、 厚み寸法は0.1mmの実績を有している。一方、表面 磁束密度の個々のバラツキについては代表値の+ 側:10~15%、一側:10%以内となっている。これ は着磁する際に生じる不可避のものであり又、製作

のロットによってもランダムに生じてしまうとの報 告であった<sup>(4)</sup>。

#### 3.2 磁場計算

次に、POISSON/SUPERFISHを使ってリターン ヨークサイズなどを設計するための磁場計算を行っ た。図1に最終的な磁石寸法と磁力線分布(軸対称1/2 サイズ)を示す。磁極中心でのBy成分磁場は0.788T、 ±1%以下の良磁場領域は10mmとのデータを得た。 懸案であった各々の角型磁石のバラツキが中心磁場 強度に与える影響については、ギャップ間距離とリ ターンヨークの機械的寸法を精度よく製作すること で無視できることがわかった。



### 図1. POISSON/SUPERFISHで計算されたH型偏向永 久磁石の磁力線分布(左)と各部寸法(右)

#### 3.3 ビーム軌道計算

上記の磁場データ及び磁石寸法からシケイン構造 を構築し、PHITS(粒子・重イオン汎用モンテカル ロ)コードでターゲットから約0.6m間のビーム軌道 計算を行った。図2に出発点のビームエネルギーが 0~3MeVまで100%分布、第1磁石の上流にφ5mmの コリメータ、第2、3番目の磁石間に5mm幅のスリッ ト、を挿入した時の代表的な陽子ビームの軌道を示 す。スリットはビーム軸から22.6mm離れた位置で、 2MeVビームのエネルギー分散の最大を示す。図3に 出発点(左)とシケイン通過後(右)のエネルギー分布 の相違を示す。図から約1.5MeV以下の低エネル ギービームが除外されていること及び、シケイン通 過後の2MeVビームの個数は、ターゲット直後と比



図2. PHITSコードで計算された~3MeVの 陽子ビーム軌道。スリット幅は5mm



図3. ターゲット直後(左)/シケインマグネット通過 後(右)のエネルギー分布の相違

較し10<sup>-2</sup>程度少なくなるが、総数とし10<sup>5</sup>個以上は確 保できるという計算結果を得た。

#### 4. 磁場測定とアライメント

#### 4.1 磁場測定と結果

H型磁石各々の磁場特性を、トランスバース型 ホールプローブ(F.W.BELL HTR61-0608-051型)を用 いて測定した。測定方法は従来と異なり磁石本体を 可動、プローブは固定とし測定精度の向上に努めた。 これは磁石が小型(W146-D51-H99mm)軽量である利 点を最大限生かしたもので、プローブの傾きなどか ら生じる測定エラーを改善する一つの方法として有 用であった。この測定で得た磁場分布のデータを図 4に示すが、(a)はビーム進行軸方向の絶対値、(b)は X軸方向の中心磁場に対する比率、を示す。中心磁 場は0.78T、有効磁場長は54.2mm、X軸方向の良磁 場領域(±1%以内)は機械中心から±5mmと計測され、 POISSONコードを使った計算結果と±1%の誤差の範 囲内で合致した。又、4台の磁場のバラツキも誤差 の範囲内であった。



4.2 磁石相互間のアライメント

オフラインで4台の磁石相互間をアライメントす る準備として1)仮想上のビームラインを約10m離れ て対向するレーザー墨出し器(マツキ社製ML-300XG ライン幅1mm)のレーザー光とし、2)磁石の上・ 下流側にX、Y軸位置をアライメントするための測 量用糸の取り付け、を行い測量用糸とレーザー光が 完全に合致するよう慎重に調整した。今回のアライ メント精度については±0.2mm以下と見積っている。 隣り合う磁石間寸法は有効磁場長の54mmとし、第 2,3番目の磁石はビーム軸から19mmシフトさせた位 置に固定したが、これはビームが磁石の良磁場領域 を通過するよう工夫したものである。

# 5. 実ビーム試験

シケインマグネットを実験チェンバー内に設置し (図5)、ターゲットから約2m離れた場所に取り付け たTOF検出器によって陽子ビームの特性を計測した。 結果、スリットが15mmの位置で1.5MeV以下の低エ ネルギービームがカットされ、中心エネルギー 2.2MeVの比較的安定した準単色陽子ビームを得る ことが出来た。図6にこの時のエネルギー分布と ショット毎のバラツキを示すが、中心エネルギーは 全てのショットで変化せず、安定度は±20%以内で あった。次に、7.5µm厚のカプトン膜が加工されて いるビーム取り出し窓をターゲットから0.9m下流側 に取り付け、陽子ビームを空気中に取り出した時の ビーム形状や位置をモニタした。この時使用した薄 膜蛍光板は我々が新たに開発したリアルタイム型 ビーム位置・形状モニタで、ZnS(Ag,Al)超微粒子蛍 光体を16µm厚の母材に添付したものである。この 時の蛍光板モニタの配置図が図7上図で、ビーム取 り出し窓から約5cm離れた場所に設置した。このモ ニタで得たビーム画像が図7の下図であり、ビーム 径はφ10mm、位置はアライメント用のビーム軸と 良く合致していたが、ビーム形状の均一性について は若干の濃淡が見られた



図5. 実験チェンバー内に設置されたシケイン マグネット及び周辺機器







図7. 薄膜蛍光板とビーム窓のレイアウト(上) とモニタされたビーム画像(下)

# 6. まとめと今後

H型偏向永久磁石4台で構成されたエネルギー選 別用シケインマグネットと各々5mm↓の穴径をもつ コリメータ、スリットで構成されたビーム伝送系を 構築し、中心エネルギー:2.2MeV、エネルギー拡 がり1MeVのレーザー駆動型陽子ビームを生成した。 結果、1ショット当たり:0.12Gy、±20%の安定度を もつビームを細胞照射実験に供給することが出来た。 永久磁石型シケインは省スペースかつ強磁場の利 点をもつ一方、電磁石型とは異なり磁場固定のため 種々のエラーを補正する機能を有さない。従って、 1)4台のH型磁石の磁場特性を合致させるよう製作時 の加工精度を上げる、2)3次元可動架台などを用い て4台の磁石相互間のアライメントを正確に行う、 3)ターゲットから生成される陽子ビームのビーム軸 に対してシケインを理想的な配置にアライメントす る、ことが非常に重要と言える。しかし3)のアライ メント精度に関しては、陽子ビームのショット毎の ビーム軌道の変動を正確に把握できていないため、 その評価は今後の課題である。

# 参考文献

- [1] H Sakaki, et al., "レーザー駆動型粒子線装置のための陽 子線プロトタイプ輸送系の開発", in these Proceedings.
- [2] Stephen P. Hatchett et al., "Electron, photon, and ion beams the relativistic interaction of Petawatt laser pulses with solid targets", Phys. Plasmas 7, 2076(2000)
- [3] M.Nishiuchi et al., Appl. Phys. Lett. **94**, 061107(2009).
- [4] 二六製作所 川瀬雅史氏 Private Communication